Фазовый размерный эффект в тонких поликристаллических пленках Ge–Se

© Е.В. Александрович,¹ Е.В. Степанова,¹ А.В. Вахрушев,¹ А.Н. Александрович,² Д.Л. Булатов¹

¹ Институт механики УрО РАН, 426067 Ижевск, Россия ² Удмуртский государственный университет, 426034 Ижевск, Россия e-mail: evalex@udman.ru

(Поступило в Редакцию 16 октября 2012 г.)

В спектральном диапазоне $110-310 \text{ cm}^{-1}$ исследованы спектры Рамана тонких (d = 60-170 nm) поликристаллических пленок Ge–Se, полученных вакуумным термическим испарением стекла Ge₁₀Se₉₀. Методом рентгеновской дифракции установлено сосуществование в пленках стеклообразной и кристаллических фаз α -Se, β -Se и β -GeSe₂. Анализ дифрактограмм и спектров Рамана поликристаллических образцов различной толщины показал наличие фазового размерного эффекта перехода Se из α -моноклинной модификации в β -моноклинную ($d \sim 120 \text{ nm}$). Обнаружено, что кристаллическая фаза Se является нанодисперсной со средними размерами зерен $\sim 30-50 \text{ nm}$. Кристаллить β -GeSe₂ имеют средние размеры $\sim 100-130 \text{ nm}$.

Введение

06

Поликристаллические полупроводниковые материалы имеют большие перспективы использования в микроэлектронике, оптоэлектронике, солнечной энергетике благодаря своей структуре и температурно-зависимым свойствам [1–3].

В последнее время повысился интерес к поликристаллическим слоям на основе халькогенидов [4], которые уже несколько десятилетий используются в современных технологиях в качестве элементов оптических приборов [5–12], но могли бы расширить круг своих потенциальных применений.

Наиболее распространенными методами получения поликристаллических полупроводниковых халькогенидных пленок являются вакуумное испарение [13-14], плазмохимическое осаждение [15], рекристаллизация аморфных и мелкокристаллических слоев, осажденных на аморфные подложки, путем воздействия на них отжига [16], лазерного излучения [17-18], света [8,19] или электронного пучка [20-21]. Электрофизические свойства поликристаллических пленок существенно зависят от размеров зерен и границ между ними, которые являются основными структурными дефектами. Они выполняют двойную роль — и как эффективного внутреннего стока, способствующего очистке объема кристаллитов от остаточных примесей и избыточных точечных собственных дефектов, и как генератора неравновесных точечных дефектов (вакансий) при перестройке структуры микрокристаллитов в ходе полиморфных превращений и рекристаллизации [16]. При этом на основе компонентов аморфной (стеклообразной) матрицы могут формироваться новые фазы [18].

Вопросы фазообразования в наноразмерных слоях Ge-Se, имеющих состав близкий к эвтектике Ge₈Se₉₂, не исследованы, а имеющиеся литературные дан-

ные [8–10,13,15,17,19] посвящены объемным образцам и толстым пленкам Ge–Se.

Целью настоящей работы являлось исследование методами рамановской спектроскопии и рентгенографического анализа структуры и фазового состояния наноразмерных (60–170 nm) поликристаллических слоев Ge–Se, полученных термическим напылением стекла Ge₁₀Se₉₀.

1. Методика

Тонкие поликристаллические пленки Ge–Se различной толщины были получены вакуумным термическим испарением халькогенидного стекла Ge₁₀Se₉₀ при температуре конденсации ~ 300 K и скорости осаждения ~ 10 nm/s на стеклянные подложки [20]. В настоящей работе проведены исследования спектров Рамана и рентгенографические исследования полученных образцов.

Фазовый состав полученных пленок определен по данным рентгенографического анализа (дифрактометр D2 Phaser (Bruker), излучение — Cu K_{α} , длина волны $\lambda = 0.1548$ nm). Дифрактограммы обработаны с помоцью универсальных программ TOPAS и DIFFRAC.EVA. Толщина полученных пленок определена эллипсометрическим методом [20].

Спектры Рамана зарегистрированы при комнатной температуре с использованием спектрометра Horiba LabRam HR800 при возбуждении излучением He–Ne-лазера с $\lambda = 632.8$ nm ($hv_{\rm exc} = 1.96$ eV) и мощностью излучения ~ 20 mW при подобных спектральных параметрах. Луч лазера фокусировали в пятно диаметром 4 μ m. Для избежания нагревания и фотоструктурных изменений в тонкопленочных образцах, плотность потока энергии при получении спектров Рамана была выбрана ~ 5 $\cdot 10^{-3}$ kWh/cm². Сбор рассеянного света

осуществляли по схеме на отражение (180°). Спектральная ширина щели составляла 2 сm $^{-1}.$

2. Результаты и их обсуждение

В ходе экспериментов в конденсированных пленках Ge-Se обнаружено изменение их дифракционных картин при увеличении толщины (рис. 1). В угловом диапазоне $2\theta = 23.23 - 23.57^{\circ}$ во всех пленках зафиксировано отражение значительной интенсивности. При d < 110 nm это отражение являлось единственным во всем угловом диапазоне $2\theta = 5 - 100^{\circ}$.

В отличие от результатов настоящей работы, пленки, полученные в [21] и имеющие состав $Ge_{10}Se_{90}$, являлись аморфными и кристаллизовались только после отжига в течение 450 h при температуре $T = 190^{\circ}$ С, после чего на их дифрактограммах появлялись линии отражения от фазы кристаллического тригонального Se.

С помощью универсальной программы TOPAS проведено моделирование местоположения кристаллических пиков. Размеры кристаллитов оценены по формуле Дебая-Шерера: $D = k\lambda/\beta\cos\theta$, где λ — длина волны излучения Cu K_{α} , β — ширина пика на дифрактограмме на половине его высоты, θ — дифракционный угол, k = 0.9. Результаты расшифровки дифрактограмм пленок различной толщины представлены в таблице.

Согласно таблице, кристаллическая фаза в пленках Ge–Se толщиной $d \le 108$ nm представлена моноклинной фазой α -Se с параметрами кристаллической решетки a = 9.05 Å, b = 9.08Å, c = 11.6 Å, $\beta = 90.81^{\circ}$. Диффракционные картины имеют отражения с преимущественной ориентацией кристаллитов (211).



Рис. 1. Фрагменты дифрактограмм пленок Ge-Se различной толщины на стеклянных подложках: 80 (*a*), 128 (*b*), 167 (*c*) nm. Кристаллические фазы моноклинной модификации: $I - \alpha$ -Se [PDF 01-071-0528], $2 - \beta$ -Se [PDF 01- 073-6182], $3 - \beta$ -GeSe₂ [PDF 00-033-0581].

| d, nm | $\langle D_{ m Se} angle \ m nm$ | Углы отражений 2 <i>θ</i> , deg | Кристал- лическая фаза | Простран- ственная группа | hkl |
|----------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----|
| 67 | 38 | 23.33 | α-Se | P21/n | 211 |
| 80 | 40 | 23.34 | α -Se | P21/n | 211 |
| 96 | 42 | 23.32 | α -Se | P21/n | 211 |
| 108 | 44 | 23.23 | α -Se | P21/n | 211 |
| 114 | 43 | 23.35 | α-Se | P21/n | 211 |
| | | 41.13 | α -Se | P21/n | 410 |
| | | 42.52 | β -Se | P21/a | 512 |
| | | 43.58 | β -Se | P21/a | 214 |
| | | 45.15 | α -Se | P21/n | 125 |
| | | 47.85 | α-Se | P21/n | 413 |
| 128 | 48 | 23.52 | β -Se | P21/a | 310 |
| | | 29.47 | βSe | P21/a | 022 |
| | | 41.31 | β -Se | P21/a | 114 |
| 138 | 46 | 23.46 | βSe | P21/a | 112 |
| | | 47.96 | β -Se | P21/a | 224 |
| 150 | 49 | 23.45 | βSe | P21/a | 112 |
| | | 47.97 | β-Se | P21/a | 224 |
| 167 | | 13.66 | β -GeSe ₂ | P21/c | 110 |
| | 48 | 23.53 | βSe | P21/a | 310 |
| | | 29.73 | βSe | P21/a | 312 |
| | | 41.37 | β -Se | P21/a | 114 |
| | | 41.62 | β -Se | P21/a | 323 |
| | | 43.62 | β -Se | P21/a | 214 |
| | | 45.43 | βSe | P21/a | 611 |
| | | 48.01 | α -Se | P21/n | 324 |
| | | 51.68 | β Se | P21/a | 242 |
| | | | | | 215 |

Результаты рентгенофазового анализа пленок различной толщины, полученные с помощью универсальных программ TOPAS и DIFFRAC.EVA

Примечание. Тип кристаллической структуры всех фаз — моноклинный.

При толщине пленок 108 < d < 128 nm их дифракционные картины имеют отражения как от кристаллической фазы моноклинного α -Se (таблица), так и от кристаллической фазы моноклинного β -Se с параметрами решетки a = 12.85 Å, b = 8.07 Å, c = 9.31 Å, $\beta = 93.13^{\circ}$.

На дифракционных картинах образцов толщиной $128 \le d \le 150$ nm имеются отражения только от моноклинного β -Se (таблица). Следует заметить, что пока в пленочной структуре преобладает одна кристаллическая фаза ($d \le 108$ и $128 \le d \le 150$ nm), интенсивность отражения в углах $2\theta = 23.23^{\circ}$ (23.57) увеличивается (рис. 1). Кристалличность пленок (рис. 2) также монотонно увеличивается с 40 до 59% и с 46 до 75% соответственно за счет роста размеров однородных кристаллических областей Se. При 108 < d < 128 nm кристалличность пленок уменьшается с 59 до 46% за счет появления двух конкурирующих кристаллических фаз Se и в результате разупорядочения структуры.



Рис. 2. Размерная зависимость кристалличности пленок и интенсивности рамановского пика, отвечающего за колебания в кольцах Se₈.

Таким образом, в пленках толщиной 114 < d < 128 nm ($d \approx 120$ nm) при их конденсации имеет место фазовый размерный эффект перехода α -Se $\rightarrow \beta$ -Se. В работе [22] в аморфных пленках Sb также была зафиксирована данная критическая толщина d = 120 nm. Однако при толщине пленки больше этой величины кристаллизация происходила полностью в процессе конденсации по бездиффузионному механизму со скоростью, близкой к скорости звука в данном материале.

На дифрактограмме пленки толщиной d = 167 nm (d > 150 nm), кроме отражений от моноклинного β -Se (см. таблицу), имеются отражения с ориентацией (110) от моноклинного β -GeSe₂ с параметрами решетки a = 7.02 Å, b = 16.8 Å, c = 11.83 Å, $\beta = 90.65^{\circ}$. Интенсивность отражения от плоскости (310) и скорость увеличения кристалличности в пленках при d > 150 nm уменьшаются в связи с появлением конкурирующей фазы моноклинного β -GeSe₂.

С помощью универсальной программы DIFFRAC.EVA проведено моделирование местоположения аморфных пиков пленок. Их смещение при увеличении толщины свидетельствует об изменениях и в аморфной матрице [23]. В пленках при d < 128 nm аморфная фаза в основном представлена стеклообразным Se, состоящим из структурных группировок тригонального и моноклинного Se.

В более толстых пленках ($128 \le d \le 150$ nm), наряду с группировками моноклинного Se, имеются структурные группировки моноклинного α -GeSe₂. При d > 150 nm аморфная фаза представлена стеклообразным селеном, состоящим из структурных группировок тригонального Se и моноклинного α -, β - и γ -Se и β -GeSe₂.

Так как состав пленок обогащен Se, исследования спектров Рамана были проведены в области сдвигов, где возможно появление мод, связанных с данным элементом [24,25]. Установлено, что после воздействия на пленки лазерного излучения с $\lambda = 632.8 \, \text{nm}$ и плотностью потока энергии $\sim 5.10^{-3} \, \mathrm{kWh/cm^2}$ характерной особенностью спектров Рамана в спектральном диапазоне 110-310 cm⁻¹ являются наиболее интенсивные компоненты: 211 (215), 250-256, 259 и 278 cm⁻¹ (рис. 3). Мода 211 сm⁻¹ относится к колебаниям тетраэдров, образующих кольцеобразные фрагменты $[Ge_8X_{22}](2[Ge_2X_7] + 2[Ge_2X_6] - 4X)$ фазы β-GeSe₂ [24,26–27], мода 215 сm⁻¹ — к колебаниям атомов Se в четырехзвенных кольцах, составляющих два тетраэдра с двумя обобщенными ребрами [19], мода 250-256 cm⁻¹ — к линии, характерной для объема взаимодействующих колец Se₈, мода 259 сm⁻¹ — к колебаниям растяжения связей в отдельных винтообразных цепях Se-Se [25] и мода $278 \,\mathrm{cm}^{-1}$ — к колебаниям v_1 цепочек Se-Se в тетраэдрах GeSe_{4/2} [28].

В случае цисгеометрии [29], характерной для кольцевых молекул, возможны две моды A_1 колебаний: продольные колебания с частотой 250-256 сm⁻¹ и поперечные колебания с частотой 113 сm⁻¹. Спектр комбинационного рассеяния моноклинного α -Se характеризуется пиками при 113 и 250 сm⁻¹, а спектр тригонального Se — пиками при 143 и 237 сm⁻¹. В то же время для трансгеометрии возможны лишь продольные колебания с частотой 256 сm⁻¹.

В молекуле стеклообразного Se, имеющей форму неупорядоченной цепи (содержащей фрагменты колец и спиралевидных цепей), все атомы участвуют в колебаниях с частотой 250 сm⁻¹, и только часть атомов,



Рис. 3. Рамановские спектры стекла $Ge_{10}Se_{90}$ (*a*) и пленок Ge–Se различной толщины: 80 (*b*), 128 (*c*), 167 (*d*) nm. Возбуждение излучением He-Ne лазера с $\lambda = 632.8$ nm ($hv_{exc} = 1.96$ eV) и плотностью потока энергии $\sim 5 \cdot 10^{-3}$ kWh/cm².



Рис. 4. Разложение спектров Рамана стекла Ge₁₀Se₉₀ (*a*) и пленок различной толщины: 80 (*b*), 128 (*c*), 167 (*d*) nm на гауссовские компоненты. *I* — рассчитанный результирующий, *2* — экспериментальный.

находящаяся во фрагментах колец, дает вклад в моду $113 \, \mathrm{cm}^{-1}$. Это объясняет бо́льшую интенсивность пика при $250 \, \mathrm{cm}^{-1}$ в спектрах комбинационного рассеяния стеклообразного Se [30].

В наших пленках при увеличении их толщины происходят смещение моды 250-256 сm⁻¹ от 250 к 256 сm⁻¹ и немонотонное изменение ее интенсивности. До d = 128 nm интенсивность данной моды уменьшается (рис. 2), а при $128 < d \le 150$ nm — резко увеличивается.

Вероятно, увеличение толщины пленок инициирует повышение температуры конденсации и формирование в пленках структурных группировок более высокотемпературных аллотропических модификаций, и как результат, изменение соотношения концентраций кольцевых молекул Se₈ и спиралевидных цепочек Se_n как в кристаллическом, так и в стеклообразном Se. Изменение соотношений интенсивностей и расстояния между пиками на Рамановских спектрах (рис. 3, 4) свидетельствуют о полиморфных превращениях [18].

Известная линия 237 (143) сm⁻¹ симметричных колебаний Se–Se в тригональном Se [25] является низко интенсивной (рис. 3, 4). Кроме того, имеет место небольшое смещение положения данной энергетической моды от 237 к 231 сm⁻¹. Данная компонента во всех пленках является достаточно широкой, что свидетельствует об аморфности имеющихся кластеров, т.е. отсутствие данных структурных группировок в кристаллической фазе.

Сопоставление и анализ результатов исследований позволили уточнить полученные ранее [20,31] данные рентгенофазового анализа. Вывод о том, что интенсивное отражение в угле $2\theta = 23.52^{\circ}$ (рис. 1) относится к отражению от кристаллической фазы гексагонального Se, является ошибочным. Вероятно, фактором, способствующим стабилизации в поликристаллических пленках Ge–Se неравновесных фаз α - и β -Se, являются

малая толщина *d* пленок и высокая степень дисперсности частиц [22].

На рис. 4 представлены результаты анализа рамановских спектров в спектральном диапазоне 190–310 сm⁻¹, полученные путем разложения спектров на гауссовские компоненты с помощью программы Peak Fit.

На рис. 3 и 4 показано, что в спектральном диапазоне $110-310 \,\mathrm{cm}^{-1}$ имеются также моды малой интенсивности: 198, 203, 218 сm⁻¹ (колебания A_1 аморфных тетраэдров GeSe_{4/2} [32]), 221 сm⁻¹ (растягивающие колебания в тетраэдрах GeSe_{4/2} с обобщенными ребрами [19]), 212 сm⁻¹ (колебания A_1 цепочек β -GeSe₂ тетраэдров с обобщенными ребрами), 245 сm⁻¹ (одиночные кольца Se₈), 290 сm⁻¹ (связи Ge–Se–Ge [33]) и 301 (180) сm⁻¹ (колебания связей Ge–Ge [32]). Все компоненты достаточно широкие, что указывает также на аморфность соответствующих кластеров.

Таким образом, из полученных данных рентгенографии и рамановской спектроскопии установлено, что аморфная фаза в пленках в основном представлена стеклообразным Se, состоящим из структурных группировок тригонального и моноклинного Se (α -, β - и γ -модификаций) и структурными группировками моноклинных α -GeSe₂ и β -GeSe₂.

Заключение

Исследованы структура и фазовое состояние тонких (60–170 nm) поликристаллических слоев Ge–Se, полученных термическим напылением стекла Ge₁₀Se₉₀.

Установлено сосуществование в пленках стеклообразной и кристаллических фаз: α -Se, β -Se и β -GeSe₂. Обнаружен фазовый размерный эффект. При $d \approx 120$ nm имеет место переход α -Se $\rightarrow \beta$ -Se.

Кристаллическая фаза в пленках Ge–Se при $d \leq 108$ nm представлена моноклинной фазой α –Se с преимущественной ориентацией кристаллитов (211), при $128 \leq d \leq 150$ nm — моноклинным β -Se с преимущественной ориентацией кристаллитов (310) и при d > 150 nm — моноклинными β -Se и β -GeSe₂ с преимущественной ориентацией кристаллитов (310) и (110) соответственно. Существенным фактором, способствующим стабилизации неравновесных фаз, являются малая толщина d пленок и высокая степень дисперсности частиц.

Аморфная фаза в основном представлена стеклообразным Se, состоящим из структурных группировок тригонального и моноклинного Se (α -, β - и γ -модификаций) и структурных группировок моноклинных α -GeSe₂ и β -GeSe₂.

Установлено, что после воздействия на пленки лазерного излучения с $\lambda = 632.8$ nm и плотностью потока энергии ~ $5 \cdot 10^{-3}$ kWh/cm² на спектрах Рамана в спектральном диапазоне 110–310 cm⁻¹ имеются наиболее интенсивные компоненты: 211 (215), 250–256, 259 и 278 cm⁻¹. Мода 211 ст⁻¹ относится к колебаниям тетраэдров, образующих

$$[Ge_8X_{22}](2[Ge_2X_7 + 2[Ge_2X_6]-4X)$$

кольцеобразные фрагменты фазы β -GeSe₂ [24,26–27], мода 215 сm⁻¹ — к колебаниям атомов Se в четырехзвенных кольцах, составляющих два тетраэдра с двумя обобщенными ребрами [19], мода 250–256 сm⁻¹ — к линии, характерной для объема взаимодействующих колец Se₈, мода 259 сm⁻¹ — к колебаниям растяжения связей в винтообразных цепях Se–Se [25] и мода 278 сm⁻¹ — к колебаниям ν_1 цепочек Se–Se в тетраэдрах GeSe_{4/2} [28].

Авторы выражают благодарность Г.М. Михееву за помощь при получении рамановских спектров пленок.

Список литературы

- Sharma R.K., Jain K., Rastogi A.C. // Curr. Appl. Phys. 2003. Vol. 3. P. 199–204.
- Mathew X., Enriquez P.J. et al. // Sol. Energy. 2004. Vol. 77. P. 831–838.
- [3] Ulrlrich B., Tomm J.W., Dushkina N.M. et al. // Solid State Commun. 2000. Vol. 116. P. 33–35.
- [4] Ubale A.U., Ibragim S.G. // Int. J. of Materials and Chemistry. 2012. Vol. 2. N 2. P. 57–64.
- [5] Chatterjee S., Purkait P.K., Garg D. // Appl. Therm. Eng. 2009. Vol. 29. N 10. P. 2106–2112.
- [6] Sharma P, Katyal S.C. // J. Non-Cryst. Solids. 2008. Vol. 354.
 P. 3836–3839.
- [7] Боднарь И.В., Молочко А.П., Соловей Н.П. и др. // Доклады БРУИР. 2004. Вып. 3. С. 129–138.
- [8] Liu Q., Zhao X., Gan F. // Chalcogenide Lett. 2006. Vol. 3. N 1. P. 15–20.
- [9] *Solanki G.K., Deshpande M.P., Agarwal M.K.* et al. // J. Mater. Sci. Lett. 2003. Vol. 22. N 14. P. 985–987.
- [10] Ananth Kumara R.T., Chithra Lekhab P., Sundarakannana B. et al. // J. Non-Cryst. Solids. 1996. Vol. 198–200. P. 723–727.
- [11] Zhang X., Ma H., Lucas J. // J. Optoelectron. Adv. Mater. 2003. Vol. 5. N 5. P. 1327–1332.
- [12] Petit L., Carlie N., Richardson K. et al. // J. Phys. Chem. Solid. 2005. Vol. 66. N 10. P. 1788–1794.
- [13] Nagels P., Tichy L., Sleeckx E. et al. // J. Non-Cryst. Solids. 1998. Vol. 227–230. P. 705–709.
- [14] Khudiar A.I., Zulfequar M., Khan Z.H. // J. Non-Cryst. Solids.
 1996. Vol. 198–200. P. 723–727. // J. Non-Cryst. Solids.
 2011. Vol. 357. P. 1264–1269.
- [15] Sleeckx E., Tichy L., Nagels P. et al. // J. Non-Cryst. Solids. 1996. Vol. 198–200. P. 723–727.
- [16] Левонович Б.Н. // Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. 2010. № 2. С. 52–59.
- [17] Mitsutaka N, Yong W, Osamu M. et al. // J. Non-Cryst. Solids. 1996. Vol. 198–200. P. 740–743.
- [18] Авачёв А.П., Вихров С.П., Вишняков Н.В. и др. // ФТП. 2012. Т. 46. Вып. 5. С. 609-612.
- [19] Dwivedi P.K., Tripathi S.K., Pradhan A. et al // J. Non-Crystal. Solids. 2000. Vol. 266–269. P. 924–928.
- [20] Александрович Е.В., Степанова Е.В., Федотова И.В. и др. // Химическая физика и мезоскопия. 2010. Т. 12. № 4. С. 474–479.

- [21] Esquerre M, Carballes J.C., Audiere J.P. et al. // J. Materials Science. 1978. Vol. 13. P. 1217–1223.
- [22] Палатник Л.С., Фукс М.Я., Косевич В.М. Механизм образования и субструктура конденсированных пленок / Под ред. В.А. Алексеева. М.: Наука, 1972. 320 с.
- [23] Minaev V.S., Timoshenkov S.P., Kalugin V.V. // J. Optoelectronics and Adv. Mater. 2005. Vol. 7. N 4. P. 1717–1741.
- [24] Блецкан Д.И., Грига Э.М., Кабаций В.Н. // Неорганические материалы. 2007. Вып. 43. С. 145–151.
- [25] Poborchii V.V., Kolobov A.V., Caro J. et al. // Chemical Physics Letters. 1997. Vol. 280. P. 17–23.
- [26] Bridenbaugh P.M., Espinoza G.P., Griffiths J.E. et al. // Phys. Rev. B. 1979. Vol. 20. P. 4140–4144.
- [27] Jaksic Z.M. // Phys. Stat. Sol. (b). 2003. Vol. 239. N 1. P. 131–143.
- [28] Ohsaka T. // J. Non-Cryst. Solids. 1975. Vol. 17. P. 121-128.
- [29] Lucovsky G., Gallener E.L. // J. Non-Cryst. Solids. 1980. Vol. 35–36. P. 1209–1214.
- [30] Айвазов А.А, Будагян Б.Г., Вихров С.П., Попов А.И. Неупорядоченные полупроводники / Под ред. А.А. Айвазова. М.: Изд-во МЭИ, 1995. 352 с.
- [31] Aleksandrovich E.V., Stepanova E.V., Vakhrouchev A.V. // Int. J. Nanomechanics Sci. and Techn. 2011. Vol. 2. N 1. P. 61–69.
- [32] Sakai K., Uemoto T., Yokoyama H. et. al. // J. Non-Cryst. Solids. 2000. Vol. 266–269. P. 933–937.
- [33] Goyal D.R., Maan A.S. // J. Non-Crystalline Solids. 1995. Vol. 183. P. 182–185.